



## 先進パワー半導体分科会主催講演会等における感染対策



先進パワー半導体分科会  
Advanced Power Semiconductors

- 講演会に現地参加される方は、当日必ず検温をしてからご参加ください。
- 受付での再度の検温にご協力ください。
- 体温が**37.5度**以上ある場合、体調が悪い場合や感染が疑われる場合は、参加をお控えください。
- 会場内ではマスクを着用し、咳エチケットを心がけてください。
- 会場で激しく咳き込むなど、風邪のような症状がある方は、退場をお願いする場合があります。
- こまめに手指の消毒・手洗いをお願いします。
- 講演会場内の着席人数を削減しています。
- 講演会場入口ドアは常時解放いたしますので、閉めないでください。
- 会場内での飲食はお控えください。止むを得ず飲食をされる場合は黙食とし、終了後は速やかにマスクの着用をお願いします。
- 講演者、司会者はマスク着用の上講演会を進行させます。
- 質疑応答の際、質問される聴講者はマスクを着用してください。
- 講演会場内のマイク等不特定多数が接する備品は使用毎にアルコール消毒を行います。
- 参加登録時には通話可能な電話番号を登録ください。
- 講演会スタッフも検温を行います。
- 講演会スタッフはマスクの他に手袋を着用します。
- 受付時、休憩時、移動（入退場含む）時は周りとの適度な間隔をあけてください。
- 講演会場にアルコール消毒液を設置します。
- 講演会終了後の大人数での会食はお控えください。
- 講演会会期中および講演会終了後に**COVID-19**陽性と診断された場合は、速やかに講演会担当にご連絡ください。

連絡先：[adps\\_secretary@jsap.or.jp](mailto:adps_secretary@jsap.or.jp)